X 線リソグラフィーによる マイクロ・ダハミラー・アレイの開発

~空中浮遊像投影素子の大量生産技術~

高度産業科学技術研究所

〇助教 天野 壮

キーワード

空中浮遊像、X線リソグラフィー、高精度微細加工、 ダハミラー、ニュースバル、放射光 X線



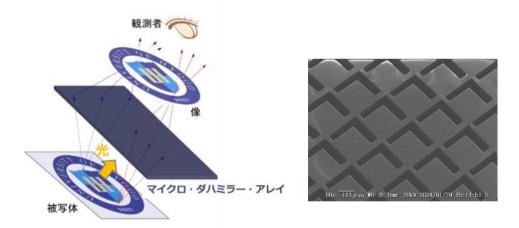


研究概要

何も無い空間に像が浮かび上がる空中浮遊像は、もはや SF 映画の中の話ではない。 被写体から出た光線を細かく分割して、その光線のそれぞれを 2 枚ミラーで反射させる と幾何光学的に結像できて空中浮遊像ができる。これを達成する投影光学素子として、

我々は新たにマイクロ・ダハミラー・アレイを考案した。ダハミラー(dach mirror)とはルーフミラーとも呼ばれ直行する2枚のミラーペアであり、これを微細に並べる。この様な光学素子の製造には微細高精度加工が必要であり、X線リソグラフィー技術が適している。さらに、リソグラフィーは大量生産技術であるので、将来の製品化において低コストが期待できる。

そこで、我々はニュースバルの放射光 X 線を用いて開発研究を始めた。本研究は兵庫県立大学科学技術 後援財団の研究助成を得て、加工サンプルの冷却・温度制御を実現できた。その結果、熱歪みを抑えた高 精度加工が達成できて、マイクロ・ダハミラー・アレイによる空中浮遊像の投影に成功した。



空中浮遊像投影概観(左)と試作したマイクロ・ダハミラー

アピールポイント

本研究は、コロナ禍において、感染防止の観点から非接触タッチパネルが求められ、 それに用いる空中浮遊像の要求が急速に高まった事から開始した。本研究により、安価な空中像投影素子が普及すれば、非接触タッチパネル操作が望ましい医療や飲食業界、或

いはアミューズメント、デジタルサイネージなど、私たちの生活の中での身近な応用が期待される。これまでの研究成果として下の論文が発表済みである。

T. Watanabe, <u>S. Amano</u>, S. Izawa, S. Maekawa, K. Yoshiki, A. Yamaguchi, Y. Utsumi: "Study of DCRA fabrication process using soft X-ray deep X-ray lithography", J. Photopolym. Sci. Technol., Vol.36, No.2, (2023), 97-100.